### Отчет по лабораторной работе

# Исследование временных характеристик твердотельного лазера на кристалле YAG:Nd<sup>3+</sup> с ламповой накачкой

Работу выполнили студенты 440 группы радиофизического факультата

Виноградов И.Д., Есюнины Д.В. и М.В., Понур К.А., Платонова М.В., Сарафанов Ф.Г., Шиков А.П.

# Содержание

	Получение лазерной генерации		
.2.			
	1.2.1. Время задержки начала генерации		
.3.	Осциллограммы излучения генерации		
.4.	Отдельный пичок генерации		
.5.	Расчет численных величин		
	.4.	1.2.2. Длительность генерации	1.2.2. Длительность генерации

# Введение

В настоящей работе изучаются временные характеристики лазера с оптической накачкой. В роли накачки выступает ксеноновая газорязрядная лампа, излучение которой фокусируется в активной среде. Излучение обеспечивает инверсию населенностей в активной среде, в роли которой используется кристалл алюмоиттриевого граната, легированный неодимом, в виде стержня. В качестве селектирующей системы выступает резонатор Фабри-Перо, образованый двумя плоскими зеркалами: одно из них глухое ( $R_1 = 99.8\%$ ), через второе осуществляется вывод генерируемого лазером излучения ( $R_2 = 92\%$ ).

Измерение выходных характеристик производится с помощью фотоприемного устройства, данные с которого вводятся через АЦП в компьютер. Запуск поджигающего импульса ксеноновой вспышки и запуск записи сигнала с фотоприемника синхронизированы и запускаются по команде с компьютера.

Допустимый диапазон напряжений поджига определяет границы, в которых можно снимать характеристики лазера: для данной установки допустимы напряжения поджига от 1000 до 2000 вольт.

# 1. Экспериментальное исследование лазера

### 1.1. Получение лазерной генерации

При минимально возможном напряжении накачки U=1000 вольт была получена лазерная генерация в свободном режиме. В силу невозможности исследовать на данной установке генерацию при меньших напряжениях, полагаем

$$U_{\text{nop}} = 1000 \text{ B}.$$

# 1.2. Зависимость характерных времен генерации от накачки

Было снято 15 осциллограмм импульса генерации с помощью программы, в которой задавалось напряжение поджига (оно же – напряжение накачки) и снималась осциллограмма после запуска поджига. Фиксировалось два времени:  $t_1$  – время начала генерации (первый пичок) и  $t_2$  – конец генерации (последний пичок). По измерениям построены графики для времени задержки начала генерации  $t_1(U)$  и для длительности генерации  $\tau(U) = t_2(U) - t_1(U)$ .

### 1.2.1. Время задержки начала генерации

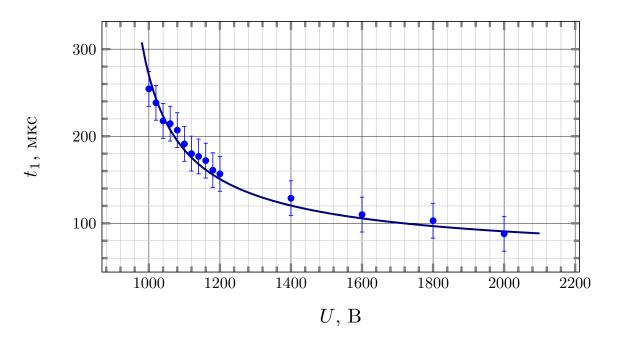


Рис. 1. Зависимость задержки генерации от накачки

### 1.2.2. Длительность генерации

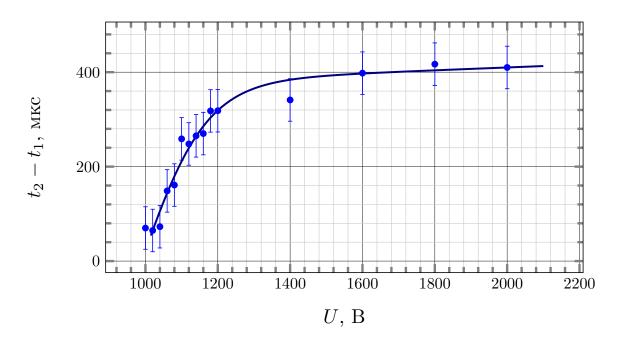


Рис. 2. Зависимость длительности генерации от накачки

### 1.3. Осциллограммы излучения генерации

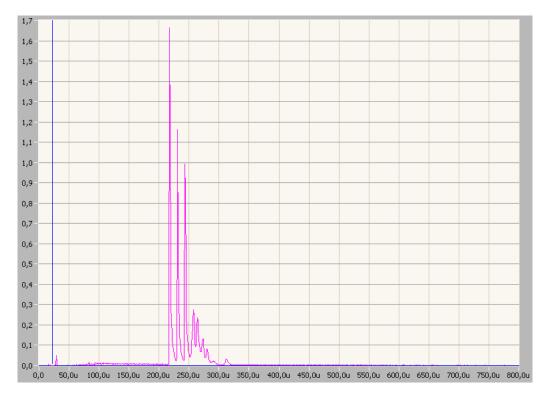


Рис. 3. Излучение генерации при  $U=1040~{\rm B}$ 

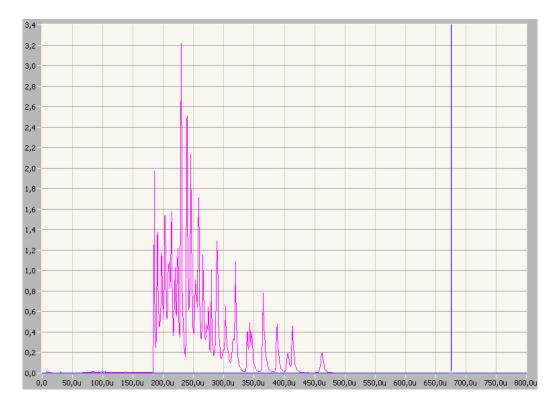


Рис. 4. Излучение генерации при  $U=1100~{\rm B}$ 

### 1.4. Отдельный пичок генерации

При напряжении накачки U=1200 вольт были измерены средняя длительности одного пичка генерации

$$\tau_1 \approx 5$$
 мкс

и средний временной интервал между пичками

$$\delta t \approx 6.5$$
 MKC.

### 1.5. Расчет численных величин

**Сечение лазерного перехода**  $\sigma_{\text{изл}}$ . В соответствии с формулой (6) в методичке

$$\sigma_{\text{\tiny MBJI}} = \frac{\lambda^4}{8\pi c n^2 \tau_{\text{\tiny CII}} \delta \lambda} = 1.53 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^2$$

 $<sup>^{1}</sup>$ Усреднение по десяти пичкам

Пороговая разность населенностей  $\Delta N_{\text{пор}}$ . См. (23) в методичке

$$\Delta N_{\text{пор}} = \frac{8\pi c n^2 \tau_{\text{сп}} \delta \lambda}{\lambda^4} \left[ K_{\text{п}} - \frac{1}{l} \ln \sqrt{R_1 R_2} \right] = \frac{K_{\text{п}} - \frac{1}{l} \ln \sqrt{R_1 R_2}}{\sigma_{\text{из,п}}}$$
$$= \frac{0.1 \text{ cm}^{-1} - 0.1 \text{ cm}^{-1} \ln \sqrt{0.998 \cdot 0.92}}{1.53 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^2} = 0.68 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}.$$

Пороговую энергию накачки  $E_{\text{пор}}$ .

$$E_{\text{пор}} = \frac{CU_{\text{пор}}^2}{2} \cdot 0.4 \cdot 0.1 = \frac{400 \cdot 10^{-6} \,\Phi \cdot 10^6 \,\mathrm{B}^2}{2} \cdot 0.04 = 8 \,\mathrm{Дж}.$$

Показатель усиления рабочей среды.

$$K_{
m ycull} = \sigma \Delta N = 1.04 \ {
m cm}^{-1}$$

# Заключение

В настоящей работе мы

# Список литературы

[1] Савикин А.П., Шарков В.В., Еремейнкин О.Н. Исследование временных характеристик твердотельного лазера на кристалле YAG:Nd<sup>3+</sup> с диодной накачкой (практикум). Н.Новгород: издательство ННГУ, 2013.